

シンクロトロン光応用研究センター



-招待講演-

# 「超高真空表面プロセス研究に向けた ガス精密制御の自動化」

“An automatic precise controlled gas flow system  
for UHV surface research”

福井工業高等専門学校 電気電子工学科

山本 幸男 教授

日時

会場

2018年 **11月16日(金)**  
**15:00~16:00**

佐賀大学理工学部  
**8号館 308号室**

■参加費：無料（学生の方も歓迎します）

佐賀大学シンクロトロン光応用研究センター 事務室 Tel: 0952-28-8854  
E-mail: slcjimu@ml.cc.saga-u.ac.jp HP: <http://www.slc.saga-u.ac.jp/>



共催：シンクロトロン光に関する大学間連携会議